

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成16年8月26日(2004.8.26)

【公開番号】特開2003-51579(P2003-51579A)

【公開日】平成15年2月21日(2003.2.21)

【出願番号】特願2001-236547(P2001-236547)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 25/00

H 01 L 21/60

H 01 L 23/02

H 01 L 23/06

H 01 L 23/10

H 01 L 23/12

【F I】

H 01 L 25/00 B

H 01 L 21/60 301A

H 01 L 23/02 H

H 01 L 23/06 B

H 01 L 23/10 A

H 01 L 23/12 301L

【手続補正書】

【提出日】平成15年8月15日(2003.8.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】

請求項3または4記載の加工システムであって、

前記第一の電子部品の幅を測定するインライン測定部を備え、

前記制御部は、

前記インライン測定部による測定値に基づき、前記指示を前記加工部に与えることを特徴とする加工システム。